

적층형 PTC 서미스터의 미세구조와 PTCR 물성에 미치는  
내부전극재의 영향

명성재, 이정철, 허근, 전명표, 조정호, 김병의

요업(세라믹)기술원

**Effect of Internal Electrode on the Microstructure of Multilayer PTC Thermistor**

Seong-Jae Myoung, Jung-chul Lee, Geun Hur, Myoung-Pyo Chun, Jeong-Ho Cho, Byung-Ik Kim

Korea Institute of Ceramic Engineering and Technology

**Abstract :** PTCR 세라믹스를 적층형 부품으로 제조할 경우 소형화, 저 저항화 및 과전류 유입 시 빠른 응답특성을 갖는다는 장점을 가지고 있으며, 이러한 적층형 부품제조시에는 내부전극재가 부품소자의 물성에 중요한 영향을 미친다. 특히 우수한 옴성 접촉(Ohmic Contact)을 갖는 Zn, Fe, Sn, Ni 등의 적층 PTC용 전극재는 높은 산화특성으로 인해 재산화 과정에서의 비옴성 접촉(Non-ohmic contact)을 갖게 되어 PTC 특성을 저하시킬 우려가 있다.

따라서 본 연구에서는 적층형 PTCR 세라믹스의 내부전극재와 반도체 세라믹층의 동시소성거동 및 적층 PTCR 세라믹스의 전기적 특성을 평가하였다. 본 연구에 적용된 내부전극재로는 Ni 전극을 사용하였고, Ni 전극용 paste로는 무공제 paste, 반도체 세라믹공제 paste, BaTiO<sub>3</sub> 공제 paste의 3종 전극재가 이용되었다. 적층형 PTCR 세라믹스의 제조공정은 테이프 캐스팅 (Tape casting), 내부전극인쇄, 적층 및 동시소성을 포함하는 적층화공정을 적용하였다. 각각의 전극 paste를 적용하여 제조된 chip은 미세구조관찰, I-V특성, R-T특성 등을 평가하여 내부전극내 세라믹공제의 영향을 고찰하였다.

**Key Words :** Multilayer, PTC, Thermistor, Internal Electrode, Microstructure